合成用システムの使い方

コンピュータアーキテクチャB用 天野

ふんが研へのリモートログイン

<u>sirius.am.ics.keio.ac.jp</u>にログインする。

ssh -Y xxxx@sirius.am.ics.keio.ac.jp

- xxxxは配布されたアカウント、パスワードを聞いてくるので配布された初期パスワードを打ち込む
- 配布されたアカウントとパスワードでログイン
 - パスワードはすぐに変更のこと
 - アカウント番号は忘れないで!
 - →いい加減に配ったせいで人との対応が取れてない。

初めてログインした時だけやること

```
パスワードの変更
  passwd
  と打ち込んで紙にあるパスワードを新しいパスワードに変更、これは忘れない
環境設定
  In -s /home/vdec/script/.setup vdec.sh
  In -s /home/vdec/script/.pre setup vdec.sh
  In -s /home/vdec/script/.post setup vdec.sh
.bashrcの中に、
alias cad='source ~/.setup vdec.sh'
というエイリアスを入れておくと便利
```

ファイルの転送

ITCのマシン→sirius ITCのウィンドウで

scp file名 <u>usr名@sirius.am.ics.keio.ac.jp:~/</u> 逆の場合は scp file名 usr名@ loginXX.user.keio.ac.jp:~/

tar, emacsは普通に利用可能だが、emacs -nwとやってリモートウインドウを上げない方が賢明

dc_shellとdesign_visionの実行

- ログイン直後に以下を行う source ~/.setup_vdec.sh
- エイリアスをしていれば cad で上と同じことをやってくれる
- デザインコンパイラの起動 dc_shell-t -f mipse.tcl | tee mipse.rpt mipse.rptを見てErrorが出ていないことを確認! 実はmakeで上のコマンドが動くことになっている
- 合成後の回路図を見るツールdesign_vision design_vision &

反省して変えたこと

- タイミングレポートはクリティカルパス1本だけにした。
- レポートはファイルを分けた
 - タイミングレポート: timing.rpt
 - 面積のリポート:area.rpt
 - 電力のリポート:power.rpt
- そうはいってもmipse.rpt中にErrorがないことだけは確認して!